

ала можно вести, конечно, и путем осаждения на подложку веществ из другой струи.

Авторы выражают благодарность И.Д.Ковалеву за измерение концентрации фтора в образцах.

### Список литературы

- [1] Мачулка Г.А. Лазерная обработка стекла. М.: Сов. радио, 1979. 136 с.
- [2] Mc Lachlan Antony D., Meyer Fred P. // Appl. Opt. 1987. Vol. 26. N 9. P. 1728-1731.
- [3] Schick H.L. // Chem. Rev. 1960. Vol. 60. P. 331-362.
- [4] Кулаков И.С. Термическая диссоциация соединений. М.: Металлургия, 1969. 574 с.
- [5] Семенов Г.А., Столярова В.Л. Масс-спектрометрическое исследование испарения оксидных систем. Л.: Наука, 1990. 300 с.
- [6] Дианов Е.М., Коряковский А.С., Лебедев В.Ф. и др. // ЖТФ. 1991. Т. 61. Вып. 5. С. 90-96.
- [7] Dianov M.E., Koriakovskiy A.S., Lebedev V.F. et al. // Sov. Lightwave Commun. 1991. Vol. 1. N 3. P. 223-226.
- [8] Dianov M.E., Koriakovskiy A.S., Lebedev V.F. et al. // Sov. Lightwave Commun. 1992. Vol. 2. N 3. P. 79-82.
- [9] Жеригин А.Н. Лазерное напыление тонкий пленок. Итоги науки и техники. Сер. Современные проблемы лазерной физики. Т. 1. С. 197-221.
- [10] Pulsed Laser Deposition (reviews). MRS Bulletin. 1992. Vol. XVII. N 2. P. 26-58.
- [11] Пименов В.Г., Гайворонский П.Е., Шишов В.Н. // Журн. аналитической химии. 1984. Т. 39. № 6. С. 1072-1075.
- [12] Аппен А.А. Химия стекла. Л.: Химия, 1974. 850 с.
- [13] Таблицы физических величин. Справочник /Под ред. И.К.Кикоина. М.: Атомиздат, 1976. 1005 с.

Институт общей физики  
Москва

Поступило в Редакцию  
29 апреля 1993 г.

10;12  
© 1993 г.

Журнал технической физики, т. 63, в. 11, 1993

### МАСС-РЕФЛЕКТРОН ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЫ ПРИ ПОМОЩИ СПУТНИКОВ

Б.А.Мамырин, А.А.Похунков, Б.М.Дубенский, С.П.Паринов, А.Г.Федоров

1. Схема масс-рефлектрона (безмагнитного времязадержательного масс-спектрометра с фокусировкой времени пролета ионов по энергии) [1-4] удобна при исследованиях верхних слоев атмосферы Земли (ракеты, спутники), так как имеет ряд существенных преимуществ. В частности, при заданных габаритных размерах анализатора эта схема позволяет получить большее разрешение, большие чувствительность и диапазон анализируемых ионов по сравнению с другими системами; полный масс-спектр может быть получен за время порядка нескольких мкс. Масс-рефлектроны уже использовались при космических исследованиях [5].

При масс-спектрометрических исследованиях состава газа в верхних слоях атмосферы необходимо учитывать 2 обстоятельства.

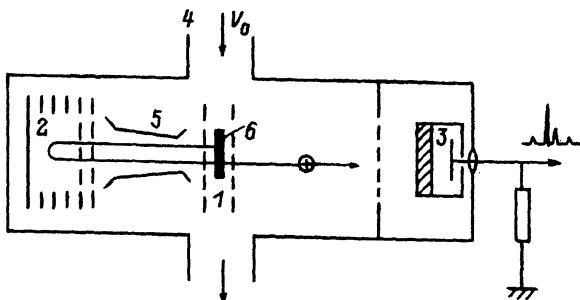


Рис. 1.

1 — источник ионов, пространство ионизации ограничено сетками; 2 — двухсекционный отражатель с участком торможения ионов; 3 — детектор ионов (электронный умножитель с микроканальной пластиной); 4 — набегающий поток молекул атмосферы; 5 — корректирующий конденсатор; 6 — электронный луч.

1. Молекулы газа, попадающие в открытый ионный источник, имеют одинаковую скорость, равную скорости спутника. При этом кинетическая энергия молекул с разными массами лежит в области примерно (0.2–20) эВ. Это может приводить к существенным нарушениям движения ионов в приборе.

2. Часть молекул газа, попадающая из атмосферы в прибор, и молекулы остаточного газа прибора при соударениях с деталями анализатора приобретают энергию, соответствующую его температуре. Эти молекулы, попадая в источник ионов, создают ионные токи, которые могут быть соизмеримы и даже превосходить токи, соответствующие молекулам, пришедшим в данный момент из атмосферы в ионный источник. Будем в дальнейшем 2 типа образующихся ионов называть "тепловыми" и "атмосферными".

Предлагаемая схема масс-рефлектона позволяет исключить искажения масс-спектра, обусловленные этими двумя эффектами.

2. За основу прибора взята схема линейного масс-рефлектона, предложенная в [6], и мы поэтому не будем здесь останавливаться на деталях работы схемы (рис. 1), содержащей прозрачный источник ионов 1, в котором ионизация молекул осуществляется тонким электронным лучом, отражатель 2 и детектор 3. Ионы выталкиваются и ускоряются прямоугольным импульсом разности потенциалов между сетками источника в сторону отражателя. Детали расчета таких схем имеются в [5,6], остановимся лишь на действии новых элементов схемы (рис. 1).

Накопление "тепловых" ионов резко уменьшено за счет "проточной" конструкции источника, при которой налетающий поток молекул газа 4 со скоростью спутника  $V_0$  практически не задерживается в объеме прибора, что резко ослабляет ионный ток "тепловых" ионов. Электронный пучок 6, фокусируемый электростатической системой, идет перпендикулярно плоскости рисунка.

Вторым важным элементом прибора является корректирующий конденсатор 5, в который попадают ионы при выходе из источника. Между электродами конденсатора включено постоянное напряжение  $U_k$  и короткие прямоугольные импульсы  $U_\tau$ , синхронизированные с импульсами, выталкивающими ионы из источника в пространство дрейфа. Ионы

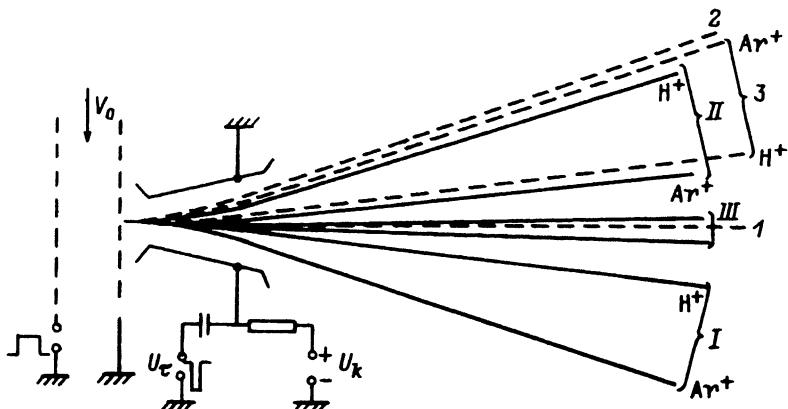


Рис. 2. Траектории ионов при выключенных  $U_k$  и  $U_T$  (1 — “тепловые”, I — “атмосферные”), при включении  $U_k$  (2 — “тепловые”, II — “атмосферные”), при включении  $U_k$  и  $U_T$  (3 — “тепловые”, III — “атмосферные”).

влетают в конденсатор 5 относительно оси прибора под углом

$$\alpha_0 = \frac{V_0}{V_{dp}}, \quad (1)$$

где  $V_0$  — скорость спутника;  $V_{dp} = \sqrt{(2qU_{dp})/m}$  — скорость ионов при выходе из источника;  $q$  и  $m$  — заряд и масса иона;  $U_{dp}$  — разность потенциалов, которую проходят ионы в источнике при ускорении их выталкивающим импульсом.

Постоянная разность потенциалов  $U_k$  отклоняет все ионы (и “тепловые”, и “атмосферные”) с любыми  $m/q$  на угол  $\alpha_k = V_\perp/V_{dp}$  вверх относительно оси прибора (рис. 1 и 2,  $V_\perp$  — скорость ионов, полученная в конденсаторе за счет  $U_k$ ). Так как

$$mV_\perp = \frac{U_k}{d_k} \frac{l_k}{V_{dp}}$$

( $l_k$  — длина пути иона в конденсаторе, а  $d_k$  — расстояние между его электродами), то

$$\alpha_k = \frac{1}{2} \frac{l_k}{d_k} \frac{U_k}{V_{dp}}. \quad (2)$$

При включении импульса  $U_T$  длительностью  $\tau$  все ионы в конденсаторе отклоняются вниз относительно оси прибора (рис. 2) в соответствии с формулой (2), но при  $l_k = l_{\text{эфф}}$ , где эффективная длина пролета ионов в конденсаторе  $l_{\text{эфф}} = V_{dp} \cdot \tau$ . Следовательно, угол отклонения ионов за счет  $U_T$  будет

$$\alpha_T = \frac{1}{2} \frac{V_{dp} \cdot \tau}{d_k} \frac{U_k}{V_{dp}}. \quad (3)$$

При этом ионы с различными  $m/q$  будут отклоняться на различные углы (легкие — на большие, тяжелые — на меньшие).

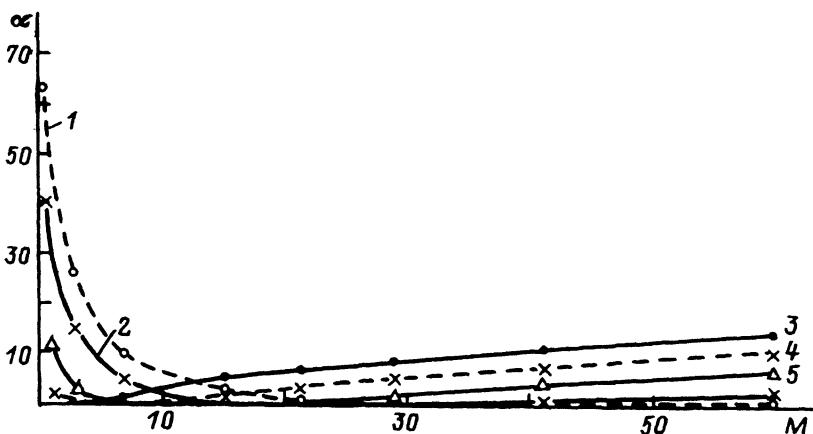


Рис. 3. Зависимость угла отклонения ионного пучка при выходе из корректирующего конденсатора от массы иона.

$M_0$  — масса иона, при которой  $\alpha = 0$ ;  $M_0 = 36$  (1), 25 (2), 1 (3), 4 (4), 10 (5).

Суммарный угол отклонения ионов после прохождения конденсатора

$$\alpha = \alpha_0 + \alpha_\tau - \alpha_k. \quad (4)$$

На рис. 2 приведены траектории ионов при выключенных  $U_k$  и  $U_\tau$ , при включении только  $U_k$  и при включении  $U_k$  и  $U_\tau$ .

При заданных  $U_{dp}$ ,  $U_k$ ,  $U_\tau$  зависимость  $\alpha$  от  $m$  определяется только зависимостью  $\alpha_0$  и  $\alpha_\tau$  от  $V_{dp}$ . При

$$\frac{\partial \alpha}{\partial V_{dp}} = 0, \quad (5)$$

$$U_\tau = U_{dp} \frac{2d_k}{\tau} \frac{V_0}{V_{dp_0}^2}, \quad (6)$$

где  $V_{dp_0}$  — скорость иона с массой  $m_0$ , если  $m_0$  отвечает условию (5). Полагая  $\alpha = 0$  при  $m_0 = m_0$ , найдем

$$U_k = U_{dp} \frac{4d_k}{l_k} \frac{V_0}{V_{dp_0}}. \quad (7)$$

Таким образом, можно записать

$$\alpha = \frac{V_0}{V_{dp}} + \frac{V_0 V_{dp}}{V_{dp_0}^2} - 2 \frac{V_0}{V_{dp_0}}. \quad (8)$$

Для однозарядных ионов  $V_{dp} = 1.383 \cdot 10^6 \sqrt{U_{dp}/M}$ , где  $M$  — масса иона в атомных единицах массы, а  $U$  — в вольтах, и, следовательно, (8) можно записать в виде

$$\alpha = 7.23 \cdot 10^{-7} \frac{V_0}{\sqrt{U_{dp}}} \left( M + \frac{M_0}{\sqrt{M}} - 2\sqrt{M_0} \right), \quad (9)$$

где  $V_0$  в см/с,  $U_{dp}$  в В,  $M$  в а.е.м.,  $M_0 = M$  при выполнении условия (5) и при  $\alpha = 0$ ,  $\alpha$  в рад.

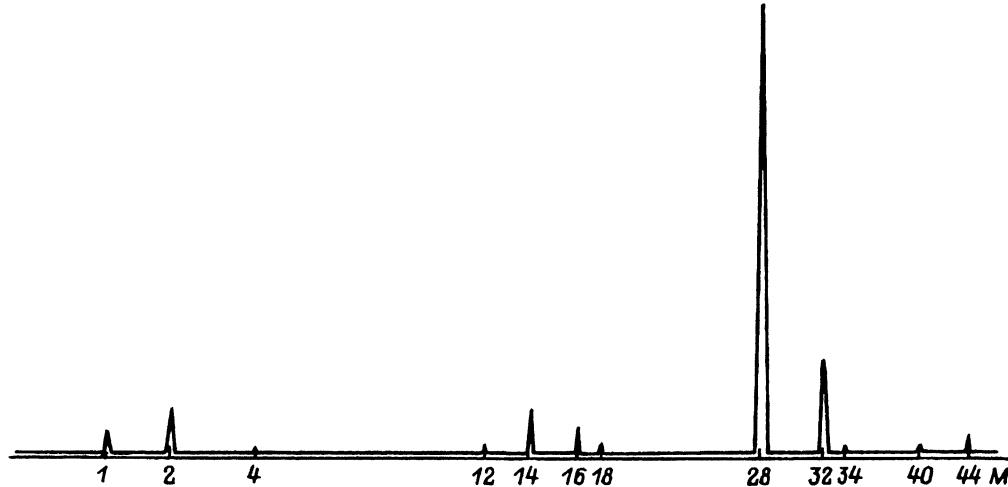


Рис. 4. Масс-спектр при напуске в масс-спектрометр воздуха.

Линия  $M_{34}$  соответствует молекуле кислорода  $^{16}\text{O}^{18}\text{O}^+$ .

При  $V_0 = 7 \text{ км/с}$  и  $U_{\text{др}} = 400 \text{ В}$  поведение  $\alpha$  для различных  $M_0$  представлено на рис. 3. Если диапазон масс  $M = 1-100$ , то оптимальным является режим с  $M_0 = 10$ , при этом  $\alpha_1 = \alpha_{100} = 11.8 \cdot 10^{-2}$ .

Смещение траекторий относительно оси прибора при эффективной длине дрейфа 25 см в этом случае будет 3 см (или  $\pm 15 \text{ мм}$ ). При диапазоне масс 2–40 соответственно получается смещение  $\pm 6 \text{ мм}$ .

3. Эффект смещения траектории ионов для наиболее легких и наиболее тяжелых ионов можно значительно уменьшить, если расстояние между электродами конденсатора  $d_k$  сделать переменным, как это показано на рис. 2. Из рис. 3 видно, что при  $M_0 = 25-36$  получается, что излишне изменяется угол траекторий легких масс при действии  $U_\tau$ , если выполняются соотношения (2), (3), (5). Можно, однако, не изменяя  $U_k/d_k$  в (2), изменить  $d_k$  так, чтобы было ослаблено действие  $U_\tau$  только на легкие массы, которые к моменту действия  $U_\tau$  должны находиться в конце конденсатора (так подбирается задержка между ускоряющим импульсом источника и импульсом  $U_\tau$ ). Расчет показывает, что для  $\alpha \approx 0$  при  $M = 1$  и  $M = M_0$  необходимо увеличивать расстояние между электродами конденсатора примерно в 2.5 раза по сравнению с точкой для  $M = M_0 = 25 \text{ а.е.м.}$

Этот способ позволяет получить максимальное смещение луча "атмосферных" ионов относительно оси прибора примерно на 1.7 мм при  $M = 1-100 \text{ а.е.м.}$  Подбирая форму пластин конденсатора, можно полностью устранить смещение траекторий "атмосферных" ионов.

При обратном пролете ионов от отражателя через источник и конденсатор ионы будут смещаться за счет постоянного напряжения  $U_k$ . Этот эффект легко нейтрализуется соответствующим изменением  $U_k$ .

Отметим в заключение, что при заданных условиях  $V_0 = 7 \text{ км/с}$ ,  $U_{\text{др}} = 400 \text{ В}$  для нашего прибора с расстоянием от конца отражателя до конца детектора  $\approx 16 \text{ см}$  получаются следующие параметры: минимальное расстояние между пластинами конденсатора (в точке  $M = M_0$ )  $d_k \approx 10 \text{ мм}$ , в конце конденсатора  $d_k \approx 25 \text{ мм}$ ,  $l_k \approx 80 \text{ мм}$ ,  $U_k \approx 20 \text{ В}$ ,  $U_\tau \approx 260 \text{ В}$ ,  $\tau \approx 70 \text{ нс}$ . Разрешающая способность прибора на уровне

1% высоты пика равняется 180–200 при чувствительности по парциальному давлению ( $10^{-11}$ – $10^{-12}$ ) мм рт.ст. в зависимости от времени накопления получения информации. Наименьшее время получения полного масс-спектра  $10^{-5}$  с.

На рис. 4 приведен масс-спектр при напуске в прибор воздуха. Рассмотренный способ коррекции траекторий ионов практически полностью устраивает возможность попадания "тепловых" ионов на детектор. Поэтому в некоторых случаях применения прибора в камере анализатора (рис. 2) нижнее отверстие можно не делать.

### Список литературы

- [1] Мамырин Б.А. А.С. № 198034. БИ. 1967. № 13. С. 148.
- [2] Карапаев В.И., Мамырин Б.А., Шмикк Д.В. // ЖТФ. 1971. Т. 16. Вып. 7. С. 1498–1501.
- [3] Мамырин Б.А., Карапаев В.И., Шмикк Д.В., Загумин В.А. // ЖЭТФ. 1973. Т. 64. Вып. 1. С. 82–89.
- [4] Мамырин Б.А., Шмикк Д.В. // ЖЭТФ. 1976. Т. 76. Вып. 5. С. 1500–1505.
- [5] Kissel J., Sagdeev R.Z., Bertaux J.L. et al. // Nature. 1986. Vol. 321. P. 280–282.
- [6] Шмикк Д.В. // ЖТФ. 1981. Т. 51. № 5. С. 1024–1026.

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе  
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию  
22 апреля 1993 г.